

10/532120
PCT/EP 03/13319

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 15 JAN 2004

WIPO PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 55 858.2

Anmeldetag: 29. November 2002

Anmelder/Inhaber: Evotec OAI AG, Hamburg/DE

Bezeichnung: Fluidisches Mikrosystem mit feldformenden
Passivierungsschichten auf Mikroelektroden

IPC: B 81 B, C 12 M, B 01 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. Dezember 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Ebert